

Opracowała Magdalena Kotulska

KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU

Kod modułu	
Nazwa modułu	Ochrona własności intelektualnej
Nazwa modułu w języku angielskim	Protection of intellectual property
Obowiązuje od roku akademickiego	2013/2014

A. USYTUOWANIE MODUŁU W SYSTEMIE STUDIÓW

Kierunek studiów	Mechanika i Budowa Maszyn
Poziom kształcenia	I stopień
Profil studiów	Ogólnoakademicki
Forma i tryb prowadzenia studiów	Niestacjonarne
Specjalność	Wszystkie specjalności
Jednostka prowadząca moduł	Katedra Strategii Gospodarczych
Koordynator modułu	
Zatwierdził:	

B. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA PRZEDMIOTU

Przynależność do grupy/bloku przedmiotów	Przedmiot kierunkowy
Status modułu	Przedmiot obowiązkowy
Język prowadzenia zajęć	Polski
Usytuowanie modułu w planie studiów - semestr	Semestr trzeci
Usytuowanie realizacji przedmiotu w roku akademickim	Semestr zimowy
Wymagania wstępne	
Egzamin	Nie
Liczba punktów ECTS	1

Forma prowadzenia zajęć	wykład	ćwiczenia	laboratorium	projekt	Inne
w semestrze	15				

C. EFEKTY KSZTAŁCENIA I METODY SPRAWDZANIA EFEKTÓW KSZTAŁCENIA

Cel modułu	Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z podstawowymi problemami dotyczącymi ochrony autorskoprawnej i ochrony własności przemysłowej, z uwzględnieniem wybranych aspektów ochrony własności przemysłowej w prawie europejskim.
-------------------	--

Symbol efektu	Efekty kształcenia	Forma prowadzenia zajęć (w/ć/lp/inne)	odniesienie do efektów kierunkowych	odniesienie do efektów obszarowych
W_01	Ma wiedzę nt. źródeł i struktury prawa własności intelektualnej. Potrafi zdefiniować i dokonać interpretacji podstawowych norm prawnych z zakresu ustawodawstwa dotyczącego własności intelektualnej.	wykład	K_W27	T1A_W08 T1A_W10
W_02	Zna zasady ochrony autorskoprawnej i ochrony własności przemysłowej, w tym ochrony patentowej, przyjęte w prawie polskim i prawie Unii Europejskiej. Rozumie znaczenie rozwiązań tej gałęzi prawa dla rozwoju techniki i współczesnej gospodarki.	wykład	K_W27	T1A_W08 T1A_W10
U_01	Wykazuje umiejętność stosowania przepisów prawnych prawa autorskiego i praw pokrewnych oraz prawa własności przemysłowej w typowych sytuacjach faktycznych.	wykład	K_U01 K_U16	T1A_U01 T1A_U11
U_02	Potrafi w odpowiedzialny sposób korzystać z utworów, baz danych. Umie ubiegać się o ochronę dla poszczególnych przedmiotów własności przemysłowej, tj. ochronę w postaci patentu, prawa ochronnego bądź prawa z rejestracji.	wykład	K_U16 K_U21	T1A_U11 T1A_U10 InzA_U03
K_01	Zgodnie z prawem eksploatuje utwory chronione. Stosuje zasady poszanowania praw autorskich przy realizacji prac twórczych, w tym prac projektowych i dyplomowych.	wykład	K_K01 K_K03	T1A_K01 T1A_K03
K_02	Potrafi współdziałać i pracować w grupie oraz postępować etycznie w ramach wyznaczonych ról organizacyjnych i społecznych.	wykład	K_K04	T1A_K03 T1A_K04

Treści kształcenia:

1. Treści kształcenia w zakresie wykładu

Nr wykładu	Treści kształcenia	Odniesienie do efektów kształcenia dla modułu
1.	<p>Pojęcie prawa własności intelektualnej i jego miejsce w systemie prawnym</p> <ul style="list-style-type: none"> • Geneza prawa własności intelektualnej • Struktura wewnętrzna prawa własności intelektualnej • Źródła prawa własności intelektualnej 	W_01 W_02

	<ul style="list-style-type: none"> • Funkcje prawa własności intelektualnej • Modele ochrony dóbr intelektualnych 	
2.	Prawo autorskie i prawa pokrewne <ul style="list-style-type: none"> • Utwór jako przedmiot prawa autorskiego • Wyłączenia spod ochrony • Bazy danych • Autorskie prawa majątkowe i osobiste • Rodzaje praw pokrewnych 	W_01 W_02 U_01 U_02 K_01 K_02
3.	Ochrona praw autorskich <ul style="list-style-type: none"> • Dozwolony użytek utworów • Cywilnoprawna ochrona autorskich praw osobistych • Cywilnoprawna ochrona autorskich praw majątkowych • Odpowiedzialność karna z tytułu naruszenia praw autorskich 	W_01 W_02 U_01 U_02 K_01 K_02
4.	Plagiat i zagadnienia szczegółowe związane z prawem autorskim <ul style="list-style-type: none"> • Istota plagiatu • Odpowiedzialność prawna z tytułu popełnienia plagiatu • Odpowiedzialność dyscyplinarna studentów szkół wyższych z tytułu popełnienia plagiatu • Prawo autorskie w technologiach cyfrowych 	W_01 W_02 U_01 U_02 K_01 K_02
5.	Prawo patentowe i prawo wzorów użytkowych <ul style="list-style-type: none"> • Urząd Patentowy RP – zadania, struktura • Przedmioty ochrony • Przesłanki zdolności patentowej i ochronnej • Procedura rejestracji wynalazku i wzoru użytkowego w Polsce • Treść patentu oraz treść prawa ochronnego na wzór użytkowy 	W_01 W_02 U_01 U_02 K_01 K_02
6.	Prawo wzorów przemysłowych i topografii układów scalonych <ul style="list-style-type: none"> • Przesłanki zdolności rejestrowej wzoru przemysłowego i TUS • Procedura rejestracji wzoru przemysłowego i TUS w Polsce • Treść prawa z rejestracji wzoru przemysłowego i TUS 	W_01 W_02 U_01 U_02 K_01 K_02
7.	Prawo oznaczeń odróżniających <ul style="list-style-type: none"> • Pojęcie, funkcje i rodzaje znaków towarowych • Prawo ochronne na znak towarowy – sposób nabycia, treść • Ochrona oznaczeń geograficznych 	W_01 W_02 U_01 U_02 K_01 K_02
8.	Ochrona własności przemysłowej w prawie europejskim – zagadnienia wybrane <ul style="list-style-type: none"> • Patent europejski • Europejskie prawo wzorów przemysłowych • Wspólnotowy znak towarowy 	W_01 W_02 U_02 K_01 K_02

Metody sprawdzania efektów kształcenia

Symbol efektu	Metody sprawdzania efektów kształcenia (sposób sprawdzenia, w tym dla umiejętności – odwołanie do konkretnych zadań projektowych, laboratoryjnych, itp.)
W_01	Kolokwium zaliczeniowe Student, aby uzyskać ocenę dobrą, powinien znać źródła, strukturę i podstawowe normy prawne z zakresu ustawodawstwa dotyczącego własności intelektualnej. Aby uzyskać ocenę

	bardzo dobrą, powinien dodatkowo umieć dokonać interpretacji przepisów prawnych ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy – prawo własności przemysłowej.
W_02	Kolokwium zaliczeniowe Student, aby uzyskać ocenę dobrą, powinien znać zasady ochrony autorskoprawnej i ochrony własności przemysłowej. Aby uzyskać ocenę bardzo dobrą, powinien dodatkowo znać i rozumieć rolę i znaczenie know-how oraz ochrony dóbr intelektualnych w gospodarce, a zwłaszcza działalności przedsiębiorstw.
U_01	Kolokwium zaliczeniowe Student, aby uzyskać ocenę dobrą, powinien wykazać umiejętność stosowania przepisów prawnych prawa autorskiego i praw pokrewnych oraz prawa własności przemysłowej w typowych sytuacjach faktycznych. Aby uzyskać ocenę bardzo dobrą, powinien dodatkowo umieć dokonać własnej interpretacji i oceny analizowanych problemów.
U_02	Projekt grupowy Student, aby uzyskać ocenę dobrą, powinien umieć wypełnić wnioski do Urzędu Patentowego RP o udzielenie patentu, prawa ochronnego na wzór użytkowy, prawa z rejestracji wzoru przemysłowego. Aby uzyskać ocenę bardzo dobrą, powinien umieć samodzielnie sporządzić podanie o udzielenie ochrony przez Urząd Patentowy RP dla danego przedmiotu własności przemysłowej.
K_01	Obserwacja pracy studenta oraz projekt grupowy, w ramach którego studenci opracowują i prezentują wybrane zagadnienia problemowe Student, aby uzyskać ocenę dobrą, powinien umieć zgodnie z prawem eksploatować utwory chronione, opracowując i prezentując wybrane zagadnienie problemowe z przedmiotu. Aby uzyskać ocenę bardzo dobrą, powinien umieć rzetelnie posługiwać się prawem cytatu w ramach przygotowywanych projektów.
K_02	Obserwacja pracy studenta oraz projekt grupowy, w ramach którego studenci opracowują i prezentują wybrane zagadnienia problemowe Student, aby uzyskać ocenę dobrą, powinien dobrze współpracować i pracować w grupie, aktywnie uczestniczyć w przygotowywaniu projektów grupowych. Aby uzyskać ocenę bardzo dobrą, powinien dodatkowo przejmować inicjatywę podczas prac w grupie oraz być w stanie sprawnie przygotować i prowadzić prace nad projektem.

D. NAKŁAD PRACY STUDENTA

Bilans punktów ECTS		
	Rodzaj aktywności	obciążenie studenta
1	Udział w wykładach	15
2	Udział w ćwiczeniach	-
3	Udział w laboratoriach	-
4	Udział w konsultacjach (2-3 razy w semestrze)	3
5	Udział w zajęciach projektowych	-
6	Konsultacje projektowe	2
7	Udział w egzaminie	-
8		
9	Liczba godzin realizowanych przy bezpośrednim udziale nauczyciela akademickiego	20h <i>(suma)</i>
10	Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczyciela akademickiego <i>(1 punkt ECTS=25-30 godzin obciążenia studenta)</i>	0,7 ECTS
11	Samodzielne studiowanie tematyki wykładów	5
12	Samodzielne przygotowanie się do ćwiczeń	-
13	Samodzielne przygotowanie się do kolokwiów	3

14	Samodzielne przygotowanie się do laboratoriów	-
15	Wykonanie sprawozdań	-
15	Przygotowanie do kolokwium końcowego z laboratorium	-
17	Wykonanie projektu lub dokumentacji	2
18	Przygotowanie do egzaminu	-
19		
20	Liczba godzin samodzielnej pracy studenta	10h (suma)
21	Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach samodzielnej pracy <i>(1 punkt ECTS=25-30 godzin obciążenia studenta)</i>	0,3 ECTS
22	Sumaryczne obciążenie pracą studenta	30 h
23	Punkty ECTS za moduł <i>1 punkt ECTS=25-30 godzin obciążenia studenta</i>	1 ECTS
24	Nakład pracy związany z zajęciami o charakterze praktycznym <i>Suma godzin związanych z zajęciami praktycznymi</i>	5+3+2=10h
25	Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach zajęć o charakterze praktycznym <i>1 punkt ECTS=25-30 godzin obciążenia studenta</i>	0,3 ECTS

E. LITERATURA

Wykaz literatury	<ol style="list-style-type: none"> Adamczak A., du Vall M. (red.), <i>Ochrona własności intelektualnej</i>, wyd. UOTT UW, Warszawa 2010 Barta J., Markiewicz R., <i>Prawo autorskie</i>, wyd. Wolters Kluwer, Warszawa 2008 Czajka D., <i>Ochrona praw twórców i producentów. Prawo autorskie i prawa pokrewne</i>, wyd. EWSPiA Warszawa 2010 du Vall M., <i>Prawo patentowe</i>, wyd. Wolters Kluwer, Warszawa 2008 Promińska U. <i>Prawo własności przemysłowej</i>, wyd. Diffin, Warszawa 2005 Sieńczyło-Chlabicz J. (red.), <i>Prawo własności intelektualnej</i>, wyd. LexisNexis, Warszawa 2011 Szewc A. (red.), <i>Leksykon własności przemysłowej i intelektualnej</i>, Zakamycze, Kraków 2003
Witryna WWW modułu/przedmiotu	